特開平10-288796

(43)公開日 平成10年(1998)10月27日

(51) Int.CL.8		識別記号	F 1				
G02F	1/136	500	G 0	2 F	1/136	500	
	1/1335	505			1/1335	505	
	1/1343				1/1943		

審査 請求項の数12 FD (全 10 頁)

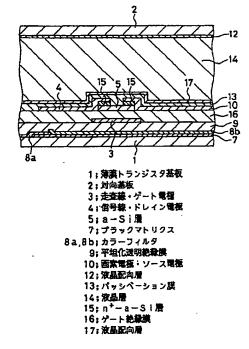
(21)出願番号	特膜平9-110438	(71)出願人 000004237 日本電気株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)4月11日	東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者 吉川 周憲 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気
		式会社内
		(72)発明者 坂本 道昭
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気/ 式会社内
		(74)代理人 弁理士 加藤 朝道

(54) 【発明の名称】 アクティブマトリクス型液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】水平電界により動作するアクティブマトリクス 型液晶表示装置でカラーフィルタからカラーフィルタ外 部への不純物の溶出を防ぎ、また、カラーフィルタ上の 電位が液晶層へ影響するのを防ぎ、長期残像や表示ムラ のない高画質のアクティブマトリクス型液晶表示装置の 提供。

【解決手段】透明絶縁基板上にカラーフィルタ、該カラーフィルタの上に薄膜トランジスタを作製し、カラーフィルタと液晶層を薄膜トランジスタ形成時に成膜される 絶縁膜により隔離する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】2枚の透明絶縁基板間に液晶が挟持され、 一方の透明絶縁基板に、マトリクス状に配置された複数 の走査線、信号線及び共通電極線を備え、

該走査線は周辺に配置された走査信号ドライバ回路によ って、該信号線は周辺に配置された映像信号ドライバ回 路によってそれぞれ駆動され、

前記走査線と信号線の交差部には、ゲート電極が前記走 **査線に、ドレイン電極が前記信号線に、ソース電極が前** 記画索電極に接続された薄膜トランジスタを有し、

前記画素電極と前記共通電極線間に形成される基板に平 行な電界により液晶分子の分子軸方向を前記基板と平行 な面内で回転させて透過率を制御し、表示を行うアクテ ィブマトリクス型液晶表示装置において、

前記薄膜トランジスタが設けられる側の透明絶縁基板上 に、ブラックマトリクスと、前記ブラックマトリクス上 に、少なくとも前記ブラックマトリクスの開口部を覆う ようにして形成されたカラーフィルタと、を備え、

前記カラーフィルタの上に前記ブラックマトリクス及び 前記カラーフィルタの凹凸を平坦化する平坦化透明絶縁 20 膜と、

を備え、

前記走查線、前記信号線、前記共通電極線、前記画景電 極、および前記薄膜トランジスタを、前記平坦化透明絶 縁膜の上層に備えた、ことを特徴とするアクティブマト リクス型液晶表示装置。

【請求項2】前記薄膜トランジスタが、順スタガ型の薄 膜トランジスタである、ことを特徴とする請求項1 記載 のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項3】前記ブラックマトリクスを、前記順スタガ 30 型薄膜トランジスタの遮光層として機能させる、ことを 特徴とする請求項2記載のアクティブマトリクス型液晶 表示装置。

【請求項4】前記平坦化透明絶縁膜が、ポリイミドより なる、ことを特徴とする請求項1、請求項2または3記 載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項5】前記カラーフィルタのベースポリマーとし て、ポリイミドを用いる、ことを特徴とする請求項1万 至3のいずれか一に記載のアクティブマトリクス型液晶 表示装置。

【請求項6】2枚の透明絶縁基板間に液晶が挟持され、 一方の透明絶縁基板には、マトリクス状に配置された複 数の走査線、信号線及び共通電極線を備え、該走査線は 周辺に配置された走査信号ドライバ回路によって、該信 号線は周辺に配置された映像信号ドライバ回路によって それぞれ駆動されており、前記走査線と信号線の交差部 にはゲート電極が前記走査線に、ドレイン電極が前記信 号線に、ソース電極が前記画素電極に接続された薄膜ト ランジスタを有し、該画素電極と前記共通電極線間に形 成される基板に平行な電界により液晶分子の分子軸方向 50

を前記基板と平行な面内で回転させて透過率を制御し 表示を行うアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造 方法において、

- (a) 前記薄膜トランジスタが設けられる側の透明絶縁 基板上にブラックマトリクスを形成し、
- (b) 前記ブラックマトリクスの上にカラーフィルタを 形成し、

(c) 前記カラーフィルタの上に、前記ブラックマトリ クスおよび前記カラーフィルタの凹凸を平坦化する平坦 10 化透明絶縁膜を形成し、

(d)前配平坦化透明絶縁膜の上層に、前記走査線、前 記信号線、前記共通電極線、前記画素電極、および前記 薄膜トランジスタを形成する、

ことを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置 の製造方法。

【請求項7】前記平坦化透明絶縁膜が、液体状物質をス ピンコーティングにより塗布し、焼成して形成される、 ことを特徴とする請求項6記載のアクティブマトリクス 型液晶表示装置の製造方法。

【請求項8】前記平坦化透明絶縁膜を、スパッタリング やCVDなどで堆積した絶縁性の膜を研磨することによ り、形成されることを特徴とする請求項6記載のアクテ ィブマトリクス型液晶表示装置の製造方法。

【請求項9】水平電界により動作するアクティブマトリ クス型液晶表示装置において、

薄膜トランジスタが設けられる透明絶縁基板 上にカラー フィルタを備え、該カラーフィルタの上層に平坦化用絶 縁膜を介して薄膜トランジスタを備えたことを特徴とす るアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項10】マトリクス状に配置された複数の信号線 及び走査線の交差部に、ゲートを前記走査線、ドレイン を前記信号線、およびソースを画素電極に接続した薄膜 トランジスタを透明絶縁基板上に備え、前記透明絶縁基 板と対向透明絶縁基板との間に液晶層を挟持し、

前記画素電極は共通電極と櫛歯部が互い違いに並んで配 置され基板に平行な電界で液晶分子を面内で回転させる インプレーンスイッチングモードのアクティブマトリク ス型液晶装置において、

前記薄膜トランジスタが設けられる前記透明絶縁基板上 に、ブラックマトリクス及びカラーフィルタと、

前記ブラックマトリクス及び前記カラーフィルタの凹凸 を平坦化するための平坦化透明絶縁膜と、

前記平坦化透明絶縁膜の上層に、前記薄膜トランジス 夕、前記電極および配線層を備えた、

ことを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装

【請求項11】前記薄膜トランジスタが、順スタガ型の 薄膜トランジスタである、ことを特徴とする請求項10 記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

特開平10-288796

3

【請求項12】前記ブラックマトリクスを、前記順スタ 方型薄膜トランジスクの遮光層として用いている、こと を特徴とする請求項11記載のアクティブマトリクス型 液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリクス型液晶表示装置及びその製造方法に関し、特に基板に平行な方向の電界により液晶を動作させるアクティブマトリクス型液晶表示装置及びその製造方法に関する。 【0002】

【従来の技術】液晶表示装置は、その駆動の方法により、パッシブマトリクス型と、アクティブマトリクス型と、に大きく区別することができる。このうち、アクティブマトリクス型とは、各画素毎にトランジスタやダイオード等の能動素子を設置し、これらの能動素子をオン状態にして画素部に信号電圧を書き込み、オフ状態にして該信号電圧を保持させることで表示を行うものであり、時分割に液晶に電圧を印加し表示を行うバッシブマトリクス型に比べ、大容量表示化が可能であるという特20 徴を有している。

【0003】アクティブマトリクス型液晶表示装置の液晶の動作モードとしては、基板間で液晶分子の分子軸の方向(以下、「ダイレクタ」という)を上下基板間で約90度回転させて液晶分子をツイスト配向させ、基板に対して垂直方向の電界により、ダイレクタを垂直方向に回転させて表示を行うツイステッドネマティックモード(以下、「TNモード」という)が従来用いられている。

【0004】しかしながら、このTNモードは、視野角 30 が狭いという問題がある。このため、斜め方向から表示を視認出来ないという問題を有する他にも、大容量表示が進み画面面積が大きくなると、斜め方向のある視点から画面を見た場合、画面中央と画面端とで、見え方が異なり、正しい表示が不可能になるという問題を有している。

【0005】この問題に対して、基板に対して平行方向に電界を発生させ、ダイレクタを水平面内で回転させて表示を行うインプレーンスイッチングモード(In Plane Switching mode;以下「IP 40 Sモード」という)が開発されている。基板に平行な電界により液晶を駆動させる液晶表示装置は、液晶が水平方向に配向しているので、視点を動かしても、液晶の複屈折性が大きく変化しないため、TNモードの液晶表示装置と比較して、広視野角を達成することができる。

【0006】IPSモードにより動作する従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置として、例えば特開平6 -148595号公報に記載されているように、画素電極と共通電極線の間に電圧を印加し、基板面にほぼ平行な電界を発生させて液晶を駆動していた。 【0007】図5は、上記公報記載の従来の液晶表示装置の平面図、また図6は、図5のC-C の線に沿った断面図を示す。

【0008】図5を参照して、この従来の液晶表示装置は、薄膜トランジスタの存在する透明絶縁基板(以下、「薄膜トランジスタ基板」とも略記する)上に、マトリクス状に配置された複数の走査線3、信号線4及び共通電極線11を備え、走査線と信号線の交差部には、薄膜トランジスタ及び画素電極10を有している。

〇 【0009】画素電極10と共通電極線11とは、図5 に平面図として示すように、ストライプ状に両電極が平 行に互い違いに並んで配置され、基板面に平行で両電極 に直交する成分を主とした電界100を発生する。

【0010】また、薄膜トランジスタは、図6に示すように、(a) 薄膜トランジスタ基板1上に設けられた走査線3に電気的に接続されたゲート電極と、(b) このゲート電極を覆うようにして設けられたゲート絶縁膜16と、(c) アモルファスシリコン層(「a-Si層」と略記する)5と、(d) ゲート絶縁膜16上に形成された信号線4に電気的に接続されたドレイン電極と、

- (e) 画素電極10に接続されたソース電極と、(f) ドレイン電極及びソース電極とa-Si層5との間に設けられた高濃度型n型不純物のドープされたn*型アモルファスシリコン層(以下「n*型a-Si層」と略記する)15と、(g)これらの全てを覆うようにして設けられたパッシベーション膜13と、を備えている。このうち、n*型a-Si層15は、a-Si層5とドレイン電極及びソース電極との間においてオーミックコンタクトを図るためのものである。
- 30 【0011】この薄膜トランジスタは、ゲート電極の上 部にソース及びドレイン電極の有る構造(ボトムゲート 構造)であり、一般的には、「逆スタガ構造」と呼ばれ ている構造である。

【0012】パッシベーション膜13上には、液晶分子を液晶の動作モードに適した配列や傾きを制御するための液晶配向層17が設けられており、薄膜トランジスタ基板1から液晶配向層17までの構成要素にて、薄膜トランジスタ基板1を形成している。

【0013】さらに、この薄膜トランジスタ基板1と液 晶層14とを介して対向して、ブラックマトリクス7 と、カラーフィルタ8a、8b、8c、液晶配向層12 とを有する透明絶縁性基板(以下、「対向基板」とい う)2を設置し、一つのアクティブマトリクス液晶表示 装置を形成している。

【0014】ここで、上記従来の液晶表示装置の特徴は、カラーフィルタ及びブラックマトリクスが対向基板 2上に形成されていることにある。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 50 来の液晶表示装置のように、カラーフィルタが対向基板 上に形成される構造の場合、次のような問題点がある。 【0016】カラーフィルタは、通常、顔料を分散した 有機ポリマーを用いフォトリソグラフィー技術により色 層を形成し、製造される。したがって、カラーフィルタ は、非常に多くの有機物やイオン性の物質を含んでお り、これらの含有物がカラーフィルタの外側へ溶出しや すい状態になっている。

【0017】この問題点について、図7に示した模式図を参照して更に詳細に説明する。図7において、1は薄膜トランジスタ基板、2は対向基板、10は画素電極、11は共通電極を示している。また901は直流電圧成分の向きを示している。なお、図7において、図6に示したように、カラーフィルタは対向基板2側に設けられている。

【0018】図7を参照して、カラーフィルタ内からイオン性の不純物が溶出すると、液晶中に印加されている交流駆動電圧に僅かでも直流電圧成分901が含まれている場合、不純物イオンが偏在化してカラーフィルタ上に電界を形成してしまう。

【0019】その結果、液晶を駆動する際、駆動電界を 20 妨害して、目的の電界を液晶に印加できなくなり、正常 な表示が不可能になる。

【0020】カラーフィルタの持つ電位は、直流成分の ゆらぎ、あるいは不純物成分の影響で、パネル面内でば らつくため、表示としては、ムラとなって現れる。

【0021】また、駆動電界を除去した後も、カラーフィルタ上の電荷は、しばらくの間残るため、液晶層14には弱い電界が作用した状態となって、長期残像やムラの原因となり表示品位を低下させる。

【0022】カラーフィルタは、画素電極や共通電極線 30 に対して、液晶層14を挟んで対向基板2上に配設されているため、画素電極や共通電極線とカラーフィルタの電位差により、カラーフィルタ上の電界は、基板に対して垂直な成分を含んでおり、液晶分子を、基板と垂直な方向に回転させるため、基板間の複屈折性が大きく変化し、長期残像や表示ムラの程度は、TNモードに比べ非常に大きい。

【0023】さらに、カラーフィルタからイオンや不純物が、薄く形成された液晶配向層12(図6参照)を通過して、液層層14のバルク内へ溶出すると、液晶の誘40電率異方性などの物性値を狂わせることになり、大きく表示品位を低下させるほか、イオンが電極に吸着するなどして表示に関する長期的な信頼性を確保できなくなる。

【0024】このようなイオンや不純物の溶出に対し、カラーフィルタの直上に厚い溶出防止膜を設けイオンや不純物の溶出量を減少させる方法が検討されているが、完全な溶出防止を実現するためには、厚い無機膜の形成が必要となる。しかしながら、カラーフィルタの製造ラインに、このようなプロセスを導入すると、歩留まりが 50

低下したり、コストが増加するといった問題をもたら す。

【0025】以上説明した、IPSモードにより動作する従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の問題点をまとめると下記記載のようになる。

【0026】(1)カラーフィルタ内のイオン性の不純物が溶出し、駆動電圧に直流電圧成分が存在すると、そのイオンが偏在化してカラーフィルタ上に電界を形成することにより、液晶を駆動する際、駆動電界を妨害して10目的の電界を液晶に印加できなくなり、正常な表示が不可能になる。

【0027】(2)また、カラーフィルタ上の電位は、 パネル面内でばらつくため表示としてはムラとなって現 れた。

【0028】(3)さらに、駆動電界を除去した後もカラーフィルタ上の電界はしばらくの間残るため、液晶層には弱い電界が作用した状態となって、長期残像やムラの原因となり表示品位を低下させる、という問題点を有している。

20 【0029】(4)そして、上記問題点の対策として、例えばカラーフィルタ上に厚い無機膜を形成させる方法も検討されているが、カラーフィルタ製造のコスト増の問題をもたらす。

【0030】したがって、本発明は、上記問題点を解消すべくなされたものであって、その目的は、IPSモードのアクティブマトリクス型液晶表示装置において、コスト増を抑えて、カラーフィルタからのイオン性不純物の液晶層への溶出を確実に抑制する構造を備えた液晶表示装置を提供することにある。

30 [0031]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために、本発明は、水平電界により動作するアクティブマトリクス型液晶表示装置において、薄膜トランジスタが設けられる透明絶縁基板上にカラーフィルタを備え、該カラーフィルタの上層に平坦化用絶縁膜を介して薄膜トランジスタを備えたことを特徴としたものである。

【0032】より詳細には、請求項1記載の発明のアクティブマトリクス型液晶表示装置は、2枚の透明絶縁基板間に液晶が挟持され、一方の透明絶縁基板に、マトリクス状に配置された複数の走査線、信号線及び共通電極線を備え、該走査線は周辺に配置された走査信号ドライバ回路によって、前信号線は周辺に配置された映像信号ドライバ回路によってそれぞれ駆動され、前記走査線と信号線の交差部には、ゲート電極が前記走査線に、ドレイン電極が前記信号線に、ソース電極が前記画素電極に接続された薄膜トランジスタを有し、前記画素電極に前記共通電極線間に形成される基板に平行な電界により液晶分子の分子軸方向を前記基板と平行な面内で回転させて透過率を制御し、表示を行うアクティブマトリクス型液晶表示装置において、前記薄膜トランジスタが設けら

膜したた絶縁性の膜を研磨することにより形成すること を特徴とする。

れる側の透明絶縁基板上に、ブラックマトリクスと、前 記プラックマトリクス上に、少なくとも前記プラックマ トリクスの開口部を覆うようにして形成されたカラーフ ィルタと、を備え、前記カラーフィルタの上に前記ブラ ックマトリクス及び前記カラーフィルタの凹凸を平坦化 する平坦化透明絶縁膜と、を備え、前記走査線、前記信 号線、前記共通電極線、前記画素電極、および前記薄膜 トランジスタを、前記平坦化透明絶縁膜の上層に備え た、ことを特徴とする。

【0033】請求項2記載の発明は、上記アクティブマ 10 トリクス型液晶表示装置において、前記薄膜トランジス タが順スタガ型からなることを特徴とする。

【0034】請求項3記載の発明は、上記アクティブマ トリクス型液晶表示装置において、前記順スタガ型薄膜 トランジスタの遮光層を前記ブラックマトリクスで形成 することを特徴とする。

【0035】請求項4記載の発明は、上記アクティブマ トリクス型液晶表示装置において、前記平坦化透明絶縁 膜がポリイミドで形成されることを特徴とする。

【0036】請求項5記載の発明は、上記アクティブマ 20 トリクス型液晶表示装置において、前記カラーフィルタ のベースポリマーとしてポリイミドを使用することを特 徴とする。

【0037】請求項6記載の発明に係る液晶表示装置の 製造方法は、2枚の透明絶縁基板間に液晶が挟持され、 一方の透明絶縁基板には、マトリクス状に配置された複 数の走査線、信号線及び共通電極線を備え、該走査線は 周辺に配置された走査信号ドライバ回路によって、該信 号線は周辺に配置された映像信号ドライバ回路によって それぞれ駆動されており、前記走査線と信号線の交差部 30 にはゲート電極が前記走査線に、ドレイン電極が前記信 号線に、ソース電極が前記画素電極に接続された薄膜ト ランジスタを有し、該画素電極と前記共通電極線間に形 成される基板に平行な電界により液晶分子の分子軸方向 を前記基板と平行な面内で回転させて透過率を制御し、 表示を行うアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造 方法において、(a)前記薄膜トランジスタが設けられ る側の透明絶縁基板上にブラックマトリクスを形成し、 (b) 前記ブラックマトリクスの上にカラーフィルタを 形成し、(c)前記カラーフィルタの上に、前記ブラッ 40 クマトリクスおよび前記カラーフィルタの凹凸を平坦化 する平坦化透明絶縁膜を形成し、(d)前記平坦化透明 絶縁膜の上層に、前記走査線、前記信号線、前記共通電 極線、前記画素電極、および前記薄膜トランジスタを形 成する、ことを特徴とする。

【0038】請求項7記載の発明は、前記平坦化透明絶 縁膜が、液体状物質をスピンコーティングにより塗布 し、焼成することによって形成することを特徴とする。

【0039】請求項8記載の発明は、前記平坦化透明絶 緑膜の製造方法に関し、スパッタリングやCVD等で成 50 より、ポリイミドベースの感光性ポリマーで、R

[0040]

【発明の実施の形態】本発明の好ましい実施の形態につ いて以下に説明する。本発明の液晶表示装置は、その好 ましい実施の形態において、水平電界により動作するア クティブマトリクス型液晶表示装置において、薄膜トラ ンジスタが設けられる透明絶縁基板 (図1の1参照)上 に、ブラックマトリクス(図1の7)、カラーフィルタ

(図1の8a, 8b)、該カラーフィルタの上に平坦化 用の絶縁膜(図1の9)を介して薄膜トランジスタを備 えている。

【0041】また、本発明の実施の形態においては、薄 膜トランジスタが、好ましくは、順スタガ型からなり (図4参照)、透明絶縁基板上のブラックマトリクス を、この順スタガ型薄膜トランジスタの遮光層として機 能させるようにしたものである。

【0042】上記のように構成された本発明の実施の形 態によれば、カラーフィルタは、薄膜トランジスタ製造 工程時に成膜される厚い絶縁膜によって液晶層と隔離さ れるため、カラーフィルタから液晶層へのイオンの溶出 は発生しない。

【0043】このようにして、長期残像やムラが少なく 長期にわたって良好な表示を得られる。

[0044]

【実施例】上記した本発明の実施の形態について更に詳 細に説明すべく、本発明の実施例について図面を参照し て以下に説明する。

【0045】[実施例1]図1は、本発明の第1の実施 例の構成を説明するための図であり、単位画素の平面図 である。また、図2は、図1のA-A、線の断面を示す 図である。

【0046】図2を参照して、本実施例においては、薄 膜トランジスタ基板1上に、ブラックマトリクス層7、 及びカラーフィルタ8a、8b、8cを配設し、カラー フィルタの上層に、平坦化透明絶縁膜9が設けられてい る。平坦化透明絶縁膜9により、ブラックマトリクス7 及びカラーフィルタ8a、8b、8cによる凹凸は、平 坦化される。

【0047】平坦化透明絶縁膜9の上に、逆スタガ型の 薄膜トランジスタ部が設けられており、液晶配向層12 をもつ対向基板2の間に液晶層14が封入される構造と されている。

【0048】次に本実施例の製造方法について説明す

【0049】薄膜トランジスタ基板1上に、クロム膜を 成膜、パターンニングによりブラックマトリクスフを形 成する。

【0050】次に、3回のフォトリソグラフィー工程に

(赤)、G(緑)、B(膏)の顔料を分散した材料をパ ターンニングし、R、G、及びBそれぞれのカラーフィ ルタ8a、8b、及び8cを形成する。

【0051】次に、粘度が100~400cpのポリイ ミドを、500~2500rpmの条件でスピンコーテ ィングした後、加熱することにより、厚さ1~3μmの 平坦化透明絶縁膜9を形成する。

【0052】カラーフィルタの凹凸は約1μmであるの で、膜厚1~3μmの平坦化透明絶縁膜9で凹凸を平坦 工程にも十分に耐え得る、温度が200度以上でも変形 変質しないものを選択する。

【0053】なお、本実施例では、平坦化透明絶縁膜9 の材料として、ポリイミドを用いたが、これ以外にも、 ポリシラザンなど透明でスピンコーティングにより形成 可能な絶縁膜であれば、使用可能である。

【0054】また、本実施例において、平坦化透明絶縁 膜9は、スパッタリングやCVD(chemical vapor d eposition; 化学気相成長) により、絶縁膜を形成し研 磨して平坦化膜を形成するようにしてもよい。スパッタ リングやCVDにより絶縁膜を形成し研磨して平坦化膜 を形成する製造方法は、非常に平らな膜面を形成できる ので、高精細なパターンニングが可能であると共に、耐 熱性にも優れている。

【0055】本実施例においては、このように、下地層 を平坦化することで、これ以降の薄膜トランジスタ (T FT)の製造工程におけるフォトリソグラフィーが、通 常のTFT製造と同様に行うことができる。

【0056】また、従来の技術では対向基板と薄膜トラ ンジスタ基板との重ね合わせ誤差により、ブラックマト リクスの開口部を小さめにマージンをとって形成する必 要があり、その結果、開口率(光の通る領域の比率)が 低下するという問題があった。

【0057】これに対して、本実施例においては、ブラ ックマトリクス7を薄膜トランジスタ基板1上に形成す るために重ね合わせのマージンをとる必要がなくなるの で、同時に、上記問題を解消することができる。

【0058】平坦化透明絶縁膜9を形成した後、例えば クロムからなる走査線・ゲート電極3を形成する。

【0059】走査線3を覆うように、酸化シリコンから 40 なるゲート絶縁膜16を形成した後、a-Si層5、n †型a-Si層15を形成し、さらに信号線・ドレイン 電極4、画素電極ソース電極10、及び共通電極線11 を形成する。

【0060】画素電極10と共通電極線11は、図1の 平面図に示すように、ストライプ状に両電極が平行にな るように互い違いに並んで配置され、基板面に、平行で 両電極に直交する成分を主とした電界100を発生す る.

されるものでなく、電気抵抗の低い部材であればよく アルミニウムやモリブデン等でもよい。

【0062】この上層に、薄膜トランジスタを保護する 目的で、パッシベーション膜13として、CVDによ り、窒化シリコンを形成した。

【0063】このようにして形成された薄膜トランジス タ基板1上と、対向基板2上にポリイミドからなる液晶 配向層17、12をそれぞれ形成する。

【0064】両基板をラビング処理した後、ギャップに 化できる。このポリイミド材料としては、後工程の製膜 10 応じた径を有するポリマービーズを全面に散布し、液晶 配向層7、12同士が互いに向かい合うように重ね、接 着し、基板間にネマティック液晶を注入する。

> 【0065】さらに、2枚の偏光板で両基板を挟み、一 方の偏光板の偏光軸を液晶配向方向と同一とし、もう一 方をそれと直交させて貼り付ける。

【0066】上記したように、本実施例においては、ブ ラックマトリクス7が薄膜トランジスタ基板1上に設け られ、重ね合わせのマージンをとる必要がないため、開 口率が大きく、且つ、カラーフィルタ上の平坦化透明絶 20 緑膜、TFT工程で形成される無機膜が存在するため に、カラーフィルタ8a、8b、8c内のイオン性の不 純物の溶出が抑えられ、長期残像や表示ムラが発生しな いアクティブマトリクス型液晶表示装置を得ることがで

【0067】 [実施例2] 図3は、本発明の第2の実施 例を説明するための図であり、単位画素の平面図であ る。また、図4は、図3のB-B、線に沿った断面を示 す図である。

【0068】図3及び図4を参照して、薄膜トランジス タ基板1上にブラックマトリクス層7及びカラーフィル 夕8a、8b、8cが配設されており、カラーフィルタ の上層に平坦化透明絶縁膜9が設けられている。平坦化 透明絶縁膜9により、ブラックマトリクス7及びカラー フィルタ8a、8b、8cによる凹凸は、平坦化され

【0069】平坦化透明絶縁膜9の上に、薄膜トランジ スタ部があり、液晶配向層12をもつ対向基板2の間に 液晶層14が存在する構造となっている。

【0070】本実施例の薄膜トランジスタは、(a)薄 膜トランジスタが設けられる透明絶縁基板1上に設けら れた信号線4に電気的に接続されたドレイン電極と、

(b) 画素電極10に接続されたソース電極と、(c) ドレイン電極、ソース電極上に設けられるアモルファス シリコン層(「a-Si」と略記する)層5と、(d) a-Si層を覆うように設けられたゲート絶縁膜16 と、(e)ゲート絶縁膜16上に形成された走査線に電 気的に接続されたゲート電極3と、を備えて構成されて

【0071】このように、本実施例において、薄膜トラ 【0061】なお、電極の材料としては、クロムに限定 50 ンジスタは、ソース及びドレイン電極上に、半導体層が 設けられており、その上層にゲート電極の存在するトッ プゲート構造であり、一般的には、「順スタガ構造」と 呼ばれている構造である。

【0072】順スタガ型薄膜トランジスタは、液晶表示 装置に用いられる場合、バックライトなどの光源が、a -Si層に入射し、トランジスタ特性が変化しないよ う、通常、a-Si層よりも、下層に金属等からなる遮 光層が設けられる。

【0073】本実施例では、薄膜トランジスタ基板1ト に、ブラックマトリクス7が形成されているため、別 途、遮光層を設ける必要が無く、製造工程が短縮され

【0074】本実施例の製造方法について以下に説明す る。上記した実施例1と同様に、薄膜トランジスタ基板 下にブラックマトリクス7、カラーフィルタ8a、8 b、8c及び平坦化透明絶縁膜9を形成した後、クロム からなる信号線・ドレイン4、画素電極・ソース電極1 0、及び共通電極線11をパターン形成する。

【0075】画素電極10と共通電極線11は、図3の 平面図に示すように、ストライプ状に両電極が平行にな 20 るように互い違いに並んで配置され、基板面に、平行で 両電極に直交する成分を主とした電界100を発生す

【0076】次に、フォスフィンプラズマ処理を行い、 リンをクロム電極上に選択的に形成し、その直上に、a -Si層5を形成する。この工程により、クロム上のリ ンがa-Si層5にドープされドレイン電極並びにソー ス電極とa-Si層5のオーミックコンタクトが図られ

【0077】次に、窒化シリコンからなるゲート絶縁膜 30 16を形成する。

【0078】ゲート絶縁膜16の直上に、クロムからな る走査線・ゲート電極3を形成する。このように形成さ れた薄膜トランジスタ基板1上と対向基板2上に、ポリ イミドからなる液晶配向層17、12をそれぞれ形成す る。

【0079】両基板をラビング処理した後、上記実施例 1と同様の工程を行って液晶表示装置を製造した。

【0080】前述したとおり、本実施例の場合、ブラッ クマトリクスによって、光が遮断されるので、遮光層を 40 設置する必要がない。

【0081】この結果、カラーフィルタが対向基板(薄 膜トランジスタが設けられる基板と対向する透明絶縁基 板)上に形成されている構造を用いた順スタガ型のアク ティブマトリクス型液晶表示装置と較べ、本実施例にお いては、工程数が少ないため、生産性が良く、また上記 実施例1と同様に、重ね合わせのマージンをとる必要が ないため開口率が大きく、カラーフィルタ上の平坦化透 明絶縁膜、TFT工程で形成される無機膜が存在するた めに、カラーフィルタ内のイオン性の不純物の溶出が抑 50 4 信号線、ドレイン電極

えられ、長期残像や表示ムラが発生しないアクティブマ トリクス型液晶表示装置を得ることができた。

[0082]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば下 記記載の効果を奏する。

【0083】(1)本発明の第1の効果は、カラーフィ ルタからカラーフィルタ外部へのイオンや不純物の溶出 を防ぎ、長期残像やムラが少ない表示を実現させ、長期 的に信頼性のあるアクティブマトリクス型液晶表示装置 10 を製造できる、ということである。

【0084】その理由は、本発明においては、基板に平 行な電界により動作する液晶表示方式において、カラー フィルタを薄膜トランジスタ下層に形成したことによ ۵.

【0085】(2)本発明の第2の効果は、開口率が大 きいアクティブマトリクス型液晶表示装置を製造できる ということである。

【0086】その理由は、本発明においては、ブラック マトリクスを薄膜トランジスタ基板上に形成しているた めに、重ね合わせのマージンをとる必要がないためであ る。

【0087】(3)本発明の第3の効果は、順スタガ型 薄膜トランジスタを用いる場合、工程数が少なくすみ、 更に、前記した理由により長期残像やムラが少ない表示 が実現できる、ということである。

【0088】その理由は、本発明においては、薄膜トラ ンジスタ基板側にブラックマトリクスを配設し非晶質シ リコンへの光の入射を防ぎ、遮光層の設置を必要としな いため、及び上記した理由による。このため、低コスト で表示能力の高いアクティブマトリクス型液晶表示装置 が製造できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1の液晶表示装置の平面図であ

【図2】図1のA-A′面の構造を示す断面図である。

【図3】本発明の実施例2における平面図である。

【図4】図3のB-B'面の構造を示す本発明の実施例 2における断面図である。

【図5】従来例1の一般的な基板に平行な電界により動 作する液晶表示方式を用いた特開平6-148595に 示される従来技術によるアクティブマトリクス型液晶表 示装置の構成を示す単位画素の平面図である。

【図6】図5のC-C、面の構造を示す断面図である。 【図7】従来の構造での問題点を説明するための図であ

【符号の説明】

- 1 薄膜トランジスタ基板
- 2 対向基板
- 3 走査線、ゲート電極

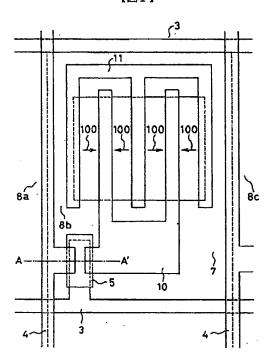
14

ちょ	上日召	トシリ	ーつい
		-	

- 6 透明導電膜
- 7 ブラックマトリクス
- 8a、8b、8c カラーフィルタ
- 9 平坦化透明絶縁膜
- 10 画素電極、ソース電極
- 11 共通電極線
- 12 液晶配向層

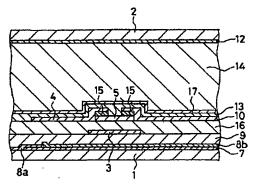
- 14 液晶層
- 15 n型非晶質シリコン
- 16 ゲート絶縁膜
- 17 液晶配向層
- 100 平行電界
- 901 直流電圧成分の向き

【図1】



3; 走査線・ゲート電極 4; 信号線・ドレイン電極 5; a-Si層 7; プラックマトリクス 8a .8b .8c; カラーフィルター 10; 顕素電極・ソース電極 11;共通電極線

【図2】

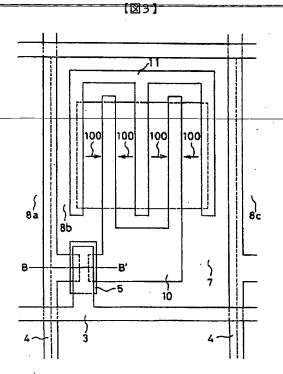


- 1:薄膜トランジスタ基板
- 2;対向基板
- 3; 走査線・ゲート電框 4: 信号線・ドレイン電框
- 5;a-Si層
- ?;ブラックマトリクス
- 8a,8b; カラーフィルタ

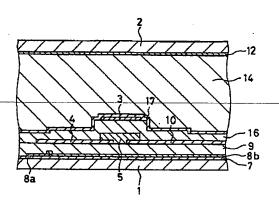
 - 9; 平坦化透明絶縁膜 10; 画家電影・ソース電極
 - 12;液晶配向層
 - 13; パッシペーション膜 14; 液晶層

 - 15; n⁺-a-S i 層 16:ゲート絶縁膜

 - 17;液晶配向層



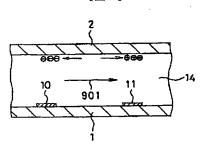
3; 走査線・ゲート電極 4; 信号線・ドレイン電板 5; 8 - 5 | 層 7; ブラックマトリクス 10; 図索電板・ソース電板 11; 共通電板線



[図4]

1; 薄膜トランジスタ基板
2: 対向基板
3; 走査線・ゲート電板
4; 信号線・ドレイン電板
5; aーS i 層
7; ブラックマトリクス
8a,8b; カラーフィルタ
9; 平坦電板・ソース
12; 液晶配向階
14; 液晶層
15; n *ーaーS i 層
16; ゲート絶線
17; 液晶配向層

【図7】



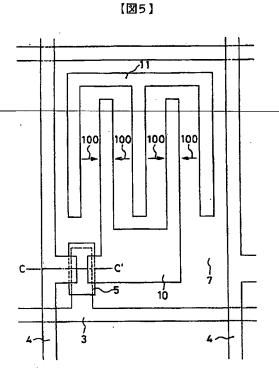
1;薄膜トランジスタ基板

2;対向基板

10; 劉宗電極・ソース電極

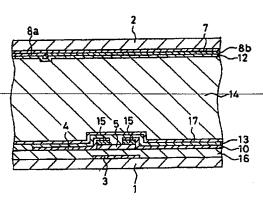
11;共通電極線

901;直流電圧成分の向き



3; 走査線・ゲート電板 4; 信号線・ドレイン電板 5; 8 - S i 層 7; ブラックマトリクス 10; 固索電板・ソース電板 11; 共流電板線

【図6】



1:薄膜トランジスタ基板 2:対向基板

3: 走査線・ゲート電極 4: 信号線・ドレイン電極

5; aーSi層 7;プラックマトリクス

8a,8b; カラーフィルタ

10; 画家電極・ソース電極 12: 液晶配向層

13: パッシベーション膜 14: 液晶層

15; n⁺-a-S i 層 16; ゲート絶縁膜

17;浓显配向層

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.